

METAFILM-D100

光刻胶涂层膜厚测量专用型号



深圳立仪科技有限公司

Shenzhen LightE Technology Co., Ltd

深圳总部：电话：188 1685 9869 0755-2826 3345

电邮：LightE@139.com

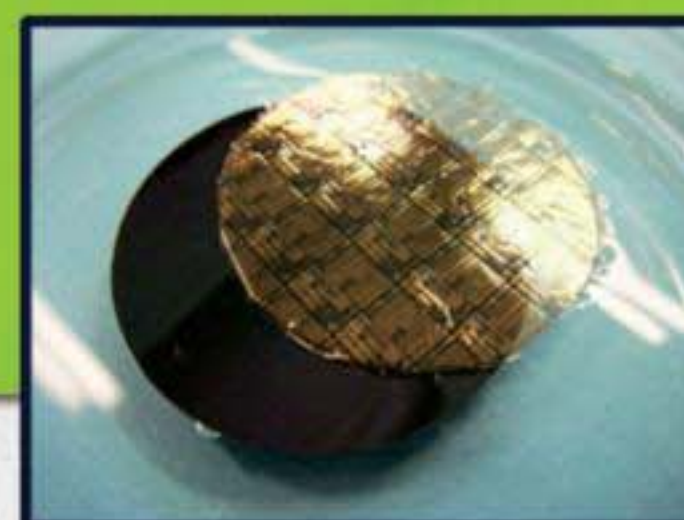
网站：www.LightE-Tech.com

地址：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路22号创世纪种业大厦6楼

苏州办事处：

苏州市工业园区唯新路58号启迪时尚科技城36栋306室

电话：189 3458 5286





METAFILM-D100

METAFILM-D100是专门用于测量光刻胶涂层厚度的型号。采用反射式光线探头，简单易用直接测量待测点的光刻胶厚度。

METAFILM-D100 技术参数

应用环境	膜厚范围	重复性	膜层层数	膜材料	光斑尺寸	测量模式
光刻胶测厚	10-3000nm 3-30um 10-100um	0.5%	1层	有机/介质 等透明膜	5um-5mm	反射式



应用范围

- 光刻胶测厚
- SU-8等

性能特点

- 非接触式
- 环境鲁棒性
- 高可靠性
- 在线测量
- 可扩展多点
- 长寿命
- 完备的通讯接口
- 可配扫描平台

标配附件

- 电源线
- 用户手册
- 测试报告
- 保修卡合格证
- 通讯线缆
- 软件key